

次世代半導体等小委員会（第 6 回）

日時：令和 7 年 1 0 月 2 6 日（日） 9：30～11：30

場所：経済産業省 本館 1 2 階西 1 会議室
(Teams による Web 会議も併用)

議事次第

1. 開会
2. 事業者からの説明・議論
3. 事務局からの説明・議論
4. 閉会

<資料>

- | | |
|------|-------------|
| 資料 1 | 議事次第、配布資料一覧 |
| 資料 2 | 委員名簿 |
| 資料 3 | 事業者説明資料 |
| 資料 4 | 事務局資料① |
| 資料 5 | 事務局資料② |
| 資料 6 | 事務局資料③ |

以上